ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЛОКАЛЬНЫХ 3D ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ В НАНОМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ (СО-НИФХИ-2)

ГСО 9889-2011

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства:

- техническое задание, утвержденное 02 февраля 2011 г.,
- программа испытаний стандартного образца серийного выпуска в целях утверждения типа, утвержденная 02.02.2011 г.
- программа испытаний стандартного образца для серийного производства, утвержденная $02.02.2011\,\Gamma$.

Периодичность актуализации технической документации на тип стандартного образца не реже одного раза в пять лет.

ФОРМА ВЫПУСКА:

- серийное производство периодически повторяющимися партиями.

НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА (ПАРТИИ), ДАТА ВЫПУСКА:

- партия № 1, апрель 2011 г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для метрологической аттестации методик измерений локальных 3D параметров поверхности в нанометровом диапазоне; контроля погрешностей методик измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами, а также для метрологического контроля средств измерений.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- сфера государственного регулирования: выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.
- область применения: нанотехнологии, научные исследования.

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

- на методы метрологической аттестации МВИ:
- ГОСТ Р 8.563-2009 ГСИ. Методики (методы) измерений;
- ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения;
- ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений;

Приложение к свидетельству № 2084 об утверждении типа стандартных образцов (обязательное)

- ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений;
- ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4.Основные методы определения правильности стандартного метода измерений:
- **на методы контроля погрешностей МВИ:** ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ОПИСАНИЕ: Материал СО представляет собой пластину монокристаллического кремния марки КЭС 0.01 (поверхность (111)) с покрытием осажденного карбида кремния из парогазовой среды карбида дикремния и кремния (остаточное давление воздуха ~ 10 Па) при температуре 1150 °C. Методом катодного магнетронного распыления в установке JFC-1600 (фирма JEOL) в атмосфере воздуха (остаточное давление 5 Па) на осажденный карбид кремния при задании ионного тока 40 мА в течение 150 с наносился слой платины (99,99 %) толщиной 65 нм. Экземпляр ГСО помещен в пластиковую коробку размерами 50х50х20 мм, оснащенную антистатическим гелиевым покрытием (Gel-Box AD-22AS-00-X, фирмы Gel-Pak (Хайвард, Канада)), помещаемую в герметичный картонный контейнер (коробку) с поролоновой прокладкой.

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемые характеристики: фактор ступенчатости нанорельефа (параметр сигма), нм; фактор острийности нанорельефа (параметра $S(L_0^{-1})$), (нм) 2 мкм; фактор длины корреляции для нерегулярностей-всплесков нанорельефа (L_0) , мкм; фактор длины корреляции для нерегулярностейскачков нанорельефа (L_1) , мкм; параметр затухания корреляций нерегулярностей-всплесков нанорельефа (параметр H_1 — константа Херста); параметр затухания корреляций нерегулярностейвсплесков нанорельефа (параметр фликкер-шума n).

Таблица – Нормированные метрологические характеристики

Индекс СО	Наименование аттестуемой	Обозна-	Интервал до-	Границы допус-
	характеристики СО	чение	пускаемых ат-	каемых значений
	1 1	единицы	тестованных	относительной
		величины	значений	погрешности при
				P= 0,95, %
1	2	3	4	5
	Фактор ступенчатости нано-	HM	от 1,0 до 25,0	±32,1
СО-НИФХИ-2	рельефа (параметр сигма)			
	Фактор острийности наноре-	$(HM)^2MKM$	от 0,1 до 8,0	±38,6
	льефа (параметра $S(L_0^{-1})$)			
	Фактор длины корреляции	МКМ	от 0,05 до 0,5	±25,8
	для нерегулярностей-			
	всплесков нанорельефа (L_0)			
	Фактор длины корреляции	МКМ	от 0,05 до 0,5	±22,2
	для нерегулярностей-скачков			
	нанорельефа (L_1)			

Приложение к свидетельству № 2084 об утверждении типа стандартных образцов (обязательное)

Окончание таблицы

1	2	3	4	5
СО-НИФХИ-2	Параметр затухания корреляций нерегулярностейскачков нанорельефа (параметр H_1 – константа Херста)		от 0,5 до 2,0	±26,1
	Параметр затухания корреляций нерегуляр-ностейвсплесков нанорельефа (параметр фликкер-шума <i>n</i>)		от 2,0 до 3,7	±16,0

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 3 года

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта и в правом верхнем углу этикетки стандартного образца утвержденного типа.

дополнительные сведения:

ГСО хранят при температуре от 4 °C до 30 °C. Транспортирование допускается любым видом транспорта при недопустимости ударов и попадания влаги, при температуре в диапазоне от 4 °C до 30 °C и влажности не более 75 %.

РАЗРАБОТЧИК: - ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» (ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»). Россия, 105064, г. Москва, пер. Обуха, д. 3-1/12, стр. 6.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: -ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» (ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»). Россия, 105064, г. Москва, пер. Обуха, д. 3-1/12, стр. 6.

Заместитель		
Руководителя Федерального агентства	Е.Р.Петросян	
по техническому регулированию	подпись	расшифровка подписи
и метрологии		
	М.п. «»	2011 г.